世界知的所有権機関 图 際 事 務 局



特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(51) 国際特許分類 3 (11)国際公開 号 A1 G03G 5/08, 15/16, 15/20 WO 83/01127 (43) 国際公開日 1983年3月31日 (31.03.83) (21) 国際出願 号 PCT ' JP82 : 00392 (22) 国際出願日 1982年9月28日 (28. 09. 82) (31) 優先権主張番号 特顧昭56-154568 特顧昭56-162744 (32) 優先日 1981年9月28日 (28.09.81) 1981年10月14日 (14.10.81) (33) 優先権主張国 (71) 出願人 (米国を除くすべての指定国について) 小西六写真工業株式会社(KONISHIROKU PHOTO INDUSTRY CO., LTD.) [JP / JP] 〒160 東京都新宿区西新宿1丁目26番2号 Tokyo,(JP) (72)発明者; および (75)発明者/ 出願人 (米国についてのみ) 松崎正年 (MATSUZAKI, Nasatoshi) [JP/JP] 明官 功(MYOKAN, Isao)[JP 'JP] 鸱 徹男 (SHIMA, Tetsuo) [JP∶JP] 樽見紀髪 (TARUMI, Noriyoshi) [JP/JP] 山崎敏規 (YAMAZAKI, Toshinori) [JP/JP] 〒192 東京都八王子市石川町2970番地 小两六写真工第株式会社内 Tokyo,(JP) (74)代理人 弁理士 串田 袞 (TSUKUNI, Hajime) 〒107 東京都港区赤坂2丁日10番8号 第一信和ビル (81)指定国 DE, US. 添付公開書類 国際調査報告書

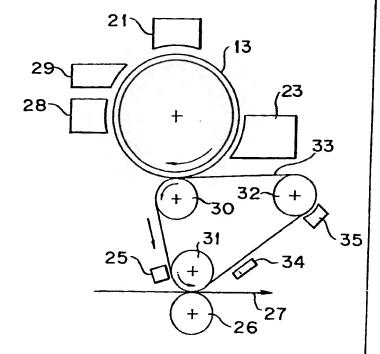
(54) Title: IMAGE FORMATION METHOD

(54) 発明の名称

画像形成方法

(57) Abstract

An image formation method which has the steps of forming a toner image on an image carrier (11) having an amorphous silicon layer as a constituent, transferring the toner image onto an intermediate transfer unit (33) to form a primary transfer image, and thermally transferring the image to another transfer unit (27) to form a secondary transfer image, thereby always enabling the formation of a stable, clear copy image with a high transfer efficiency irrespective of the ambient temperature and humidity.



(57)要約

アモルファスシリコン財を構成要素とする像支持体(11)上にトナー像を形成し、当該トナー像を中間転写体(33)に転写して一次転写像を形成し、当該転写像を別の転写体(27)に熱転写して二次転写像を形成することにより、転写発素が高く、かつ、外気の温度、湿度の影響をうけす、常に安定した能明な複写像を形成することを可能とした正像形式方法

情報としての用途のみ

PCTに基づいて公開される国際品願のパンフレット第1頁にPCT加盟国を同宅するために使用されるコード

41	7 -	· X	トリ	7

Al オーストラリア

BE ベルギー

BR ブラジル

CF 中央アフリカ共和国

(に コンゴー

CH スイス

CN カメルーン

DE ボドイツ

Dk テンマーク

FI フィンランド

FR フランス

61 カボン

GP イキリス

胆 ン・リー

10 22 43

KP 顯鮮民主主義人民共和国

LI リヒテンシュタイン

LK スリランカ

Li ルクセンブルグ

MC モナコ

MG マダカスカル

444 マラウィ

14. オランダ

40 フルウエー

RO ルーマニア

SE スウェーテン

51 セネカル

51 ビエト運動

7D ≠ - - |

TO 5-3

15 838

25

明 細 書

画像形成方法

〔技術分野〕

本発明は画像形成方法に関し、特に像支持体としてアモルファスシリコン層(以後 a - Si 層と称する)を有する光導電性感光体を用い、当該感光体上に形成されたトナー像を最終転写体に転写する前に中間転写体に転写する工程を介在させるようにした画像形成方法に関する。
〔背景技術〕

10 従来、電子写真、静電記録、静電印刷等においては、 像支持体上に形成された静電荷像をトナー現像し、得ら れたトナー像を転写紙等に静電的に転写し、これを熱定 着するようにしている。

ところで電子写真等においてトナー像の形成に供せられる現像剤としては、樹脂中にカーボンプラック等の着色剤を分散含有せしめたトナーとよばれる絶縁性材料の微な子及び鉄、マグネタイト、フェライト等の強磁性キャリア粒子とからなる二成分系現像剤と、上記強磁性材料の微粉末を樹脂中に分散含有する絶縁性又は導電性磁性20 トナーから成る一成分系現像剤とが知られている。

かかる現像剤のうち、絶縁性トナーを成分とする現像 剤は主に粒子相互間又はキャリア粒子もしくは容器等と の摩擦帯電によつて、現像に必要な電荷をトナーに付与 するようにしている。かかる摩擦帯電によつて生ずるト ナーの電荷は外気の湿度の影響を強くうけ摩擦帯電点が



10

15

変動するため、安定したトナー像をうるためには外気湿 度のきびしい制御が必要とされる。これに対して導電性 トナーを成分とする現像剤は、摩擦帯電によりトナーに 電荷を付与して現像するものではなく、 像支持体上に形 成された潜像電荷よりトナー上に誘起される誘導電荷の 作用で現像するものであるため、定量性があり、かつ画 質が良好で湿度の影響をうけにくいという利点がある。 ところが転写工程を含む電子写真法において導電性のト ナーから成るトナー像を静電的に転写した際、電気力線 の乱れを生じ転写後の解像力が低下し実用上の問題を有 するため、主として絶縁性トナーを成分とする現像剤が 用いられてきた。そとで、絶縁性トナーを用いた現像剤 であつても又導電性トナーを用いた現像剤であつてもよ く、かつ外気の湿度に影響をうけない画像形成方法が望 まれた。そこで例えば特公昭46-41679号公報及 び時開昭49-78559号公報等において、中間転写 体を用いる転写方法を含む画像形成方法が提案された。

この方法は、光導電性感光層上に一様な帯電及び像様の整光を施して静電荷像を形成するか、又は誘電体層上でデオ信号を変換して得られる電気信号を付与して静電荷像を形成し、これを現像してトナー像を形成した後、中間転写体への一次転写を介して最終転写体へ熱的に二次転写され、同時に定着されるものである。

この方法においては従来の静電的転写手段を不用とし 25 ているため導電性トナーを用いたとしても何等障害はな



" U UU/ULIA

5

10

15

20

25

く、絶縁性トナーと同様に転写が可能であり、さらにはトナー像の二次元的及び三次元的な変形を伴うことなく、より効果的な転写が遂行される。又、この方法においても、前配像支持体がいわゆるマスターとして使用されるべき要請が大きいことはいうまでもないが、これを満足するためには像支持体に形成された静電荷像が十分に又容易に消去されなければならず、このため像支持体としては、導電性支持基体上に光導電性感光層を形成して成る感光体を用いることが便利である。

従来、斯かる感光体として、例えば、電子写真等においては、セレン蒸着膜、酸化亜鉛、硫化カドミウム等の無機光導電物質をパインダー樹脂中に分散して成る光導電層、ポリピニルカルパゾール、多環キノン染料、ピリリウム染料、ピスアソ染料等の有機光導電物質を用いた光導電層より成る感光層を有するものが用いられている。

かくして従来の画像形成方法のもつ話々の欠点がれたの で改良されるが、さらに下記の如き重大な欠点が既存 た。即ち、前記中間転写体上の一次転写像が形成される際、加熱下に 再転写されて二次転写像が形成される際、加熱下に 定着される点にある。普通トナー像の定着は100~ 200での高温加熱により達成される。二次転写工程に 持する中間転写体も同様に加熱される。二次転写工程に 持する中間転写体の表面はなか70~80での 能力る中間転写体の表面はなか70~80での を保持しているのが通例である。例えば電子写真



15

20

25

せられる上記感光体は、通常 6 0 で以上では性能変化を生ずることが知られており、当然上記中間転写体との接触により著しく性能が悪化することはさけられない。 従って、熱転写工程を含む画像形成方法を有利に実施するとができなかつた。

以上のような背景から、比較的耐熱性の大きい光導電材料である a-Si より成る感光層を有する感光体を用いることが研究されているが、なお熱転写における転写効率、機械的強度、熱的安定性等において不十分であつた。

10 [発明の開示]

本発明はかかる実情に鑑みてなされたものであり、本 発明の第1の目的は外気の温度、湿度の影響をうけず、 常に安定した鮮明な複写像をうることのできる画像形成 方法を提供することにある。又本発明の第2の目的は転 写効率の高い画像形成方法を提供することにある。

前記の目的は a-Si 層を構成要素とする像支持体上にトナー像を形成し、当該トナー像を中間転写体に転写して一次転写像を形成し、当該転写像をさらに別の転写体に熱転写して二次転写像を形成する画像形成方法により達成される。

本発明の特徴とするところは、像支持体として熱に強いとされかつ、鏡面に近い平滑な表面が容易に得られるa-Si 層を光導電層として用いたこと、及び像支持体上に形成されたトナー像を直接転写紙に転写することなく、中間転写体に転写するようにし、さらに中間転写体上の



10

15

20

25

一次転写像は転写紙等に熱的に転写されて二次転写像を 形成し同時に定着するよりにした点にある かくすると とにより、外気の温度及び湿度の影響をうけることなく 安定したトナー像の転写定着を遂行することができ、し かも転写効率にすぐれ、得られる転写定着像の解像力が 髙く鮮明な画像が得られるという利点がある。さらには 前記の如く転写効率がすぐれている外に感光体表面が平 滑であるため、クリーニングが円滑に進行し、トナー汚 染に基く感光体の疲労劣化がないなどの利点がある。さ らにはトナー像の転写の際コロナ放電等の静電的手段を 用いていないため静電荷像の波袞が少なく一度形成した 静電荷像をくりかえし使用する所謂るリテンション方式 を適用することができる。この場合トナー像の形成に絶 **緑性トナーを用いることにより上記リテンション方式の** 効果は増大する。

さらにはトナー像の転写方法が粘着転写及び熱時の圧 糖写であつて、静電的転写手段を不用としているため、 像支持体上に形成されたトナー像がズレ、破損写画像が 得られるという利点がある。さらに追配すれば、導電電 のトナーを用いた場合は、時にトナー像が静電で のトナーを用いた場合は、時にトナー像が高い表面電位 が形成されにくいa-Si 感光層の場合又は感光層が が表面電位が低い場合等においても良質のトナー像が られるという利点がある。



15

20

25

以下、本発明を更に詳細に説明する。

像支持体

像支持体の構成要素である a-Si 層は、 a-Si のみから成つていてもよいが、少なくともその表面層部分にフ 5 ツ素が含有されていることが好ましい。

とのようなフツ素含有 a-Si 層を用いた場合は、転写 工程において加熱されて軟化若しくは溶融したトナーの 当該 a-Si 層に対する離型性が高くなり、従つてトナー 像が a - Si 層より完全に分離して転写紙に付着転写され るようになるため、高い転写効率が得られ、かつ、画像 **漫度の高い鮮明な画像が得られる。更に、転写後の像支** 持体に残留するトナーがクリーニング装置(第3図参照) により十分に除去され、従つて、常に良好な画像を形成 するととができる。又、前記 a-Si 層はフツ 累を含有す るととによつて機械的強度が大きくなるため耐刷性が著 しく向上する。更に当該 a-Si 層の耐熱性が向上するた め、加熱転写を繰り返してもa-Si層の特性が劣化変動 することがない。従つて、フラツシユヒーター等による 加熱のように、 a-Si 層の表面部分のみの温度が上昇す るような加熱方式による転写に特に有効である。又、前 記 a-Si 層は湿度の影響を受けにくく、従つて、高湿度 雰囲気においてもその特性が安定に維持される。

そして、a-Si は、光導電性を有するためには、その 非晶質という原子配列構造の特異性から不可避的に生ず るメンクリンクポンドが水素等の原子によつて封鎖され



20

たものであることが必要であるが、フツ素はこのダングリングボンドの封鎖に寄与し得るものであるので、当該フツ素を化学的に安定な状態で a - Si 中に含有せしめることができ、従つて、単に離型油を塗布せしめた状態若しくは単に含浸せしめた状態とは異なり、上述の作用効果が長期間に亘つて安定に得られる。

このような良好な特性を得るためにこの a - Si は、既述のように水素が含有されたものとされる。ここに当該表面層部分におけるフツ素の含有割合は 0.0 1 ~ 2 0 原 子 s、水素の含有割合は 0.0 1 ~ 4 0 原子 s の範囲であり、しかもフツ素と水素との合計が 0.0 1 ~ 4 0 原子 s の範囲内であることが好ましい。

このように、a-Si 層がフツ素を含有する場合は、少なくとも表面層部分がフツ素を含有するものであればよく、又、a-Si 層全体がフツ素を含有するものであつてもよい。更にa-Si 層は、フツ素を含む場合に限らず、これを含まない場合であつても、電荷保持能、耐熱性、機械的強度の向上のために、炭素、酸素、窒素等を含有せしめたものとすることもできる。

以上のような a-Si 層を構成要素とする像支持体とは、少くとも a-Si 層をその上層として有する光導電性感光体であり、かかる感光体の層構成の一態様としては、基板上に高抵抗のプロツキンク層を設け、この上に活性水素の存在下でグロー放電法、スペッタ法、真空蒸着法等により a-Si 層を設けたものがある。



但し、上記感光体において基板上のプロッキング層を a-Si 層上に設けることもできる。

本発明の像支持体の一般的製法としては、通常基板上にカーツキング層を設け、この上に感光層を設けるは、例えば、例えば、例えば、例えば、例えば、の形成は、例えば、の形成は、例えば、ので基板表面を化している。前記プログキングの基板表面を化ける。前に、文は、真空槽内にかいて酸化シリコンのでは、では、変化する、酸化ケタン、酸化ゲルコニウム、酸化テタン、酸化ゲルコニウム、酸化ケタン、酸化ゲルコニウム、酸化ケタン、酸化ゲルコニウム、酸化ケタン、酸化ゲルコニウム、酸化ケタン、酸化ゲルコニウム、酸化ケタン、酸化ゲルコニウム、酸化ケタン、酸化ゲルコニウム、酸化ケタン、酸化ゲルコニウム、酸化ケタン、酸化ゲルコニウム、酸化ゲルコンの



⁻ 5

10

15

20

はよい。

暦上には例えば蒸着法、グロー放電法、スパツタ法、イオンプレーディング法等により a-Si 層が形成される。

オンプレーテインク法等によりa-Si層が形成される。 蒸着法はシリコンを蒸着せしめる方法であつて、例え は、 $10^{-2} \sim 10^{-7}$ Torr の真空槽内においてシリコン 蒸発源を電子銃加熱法、抵抗加熱法、誘導加熱法等のい づれかの加熱手段により加熱してシリコンを蒸発せしめ、 これに対向して配置された基板を約150~500℃、 好ましくは250~450℃に加熱し、0KV~-10KV、 好ましくは-1~-6KVの電圧を印加し、前記蒸発した シリコンを基板に向つて飛翔せしめ、一方活性化した水 累を真空槽内に導入して水累によりタングリングポンド が封鎖された a-Si 層を形成するようにすればよい。と の場合シリコン蒸発源の外に前記周期律表第Ⅲ族又は第 V族元素の蒸発源を真空槽内に配置して加熱蒸発させて これらの元素によりドープされた aーSi 層とすることが できる。そしてフッ累を含有するa-Si. 層を形成するた めには、真空槽内に水紫ガスとフツ素ガスとの混合ガス を導入すればよい。又、ドーピングのためには周期律表 第Ⅲ族又は第Ⅴ族元素の蒸発源を用いて共蒸휨せしめれ

このような方法によれば、形成される a-Si 中の水素 及びフツ素の含有割合の制御が可能であつて好ましい像 支持層を得ることができる。

クロー放電法は、真空槽内にシランガスを導入し、ク 25 ロー放電によりシランガスを分解して活性シリコン及び



活性水素等を生成せしめ、その分解生成物を基板上に被着堆積せしめることによりダングリングポンドが水素により封鎖された a-Si層を形成する方法である。フツ系を含有する a-Siを得るには、真空槽内にフツ素ガス、四フツ化シリコンガス等を更に導入せしめればよく、又ドーピングは、ホスフィン、アルシン、ジボラン等のドーピング用ガスを導入することによつて行なわれる。

スペッタ法は、真空槽内において、シリコン及び必要によりドープされる周期律表第Ⅲ族又は第V族の元素を10 ターケットとし、水素ガス及び必要によりアルゴンスを雰囲気ガスとしてスペッタリングを行ない、基板上に水素が導入された(必要により前記ドーピング剤がドープされた) aーSi 層を単積せしめる方法である。フッ素を含有する aーSi 層を形成する場合は、更に真空槽内に15 フッ素ガスをも存在せしめればよい。ドーピングもグロー放電法と同様の手段によつて達成される。かかる aーSi 層から成る感光層の厚みは通常1000Å~20μm、好ましくは5000Å~15μm の範囲である。

なお前配したプロッキング層の形成は、 a - Si 層を形
20 成した後、同じ真空槽内で活性水素の代りに酸素ガスを
導入しつつシリコンを蒸発飛翔させて酸化シリコン層を
形成する方法でもよく、又前記した酸化アルミニウム等
の絶縁性物質を蒸着する方法であつてもよい
又、 a - Si 層上には耐熱性を向上するため、さらに前記した保
25 誕層を設けることができる。かかる保護層の厚みは 500



A ~ 1 μm の範囲とされる。

本発明の像支持体の製法の代表的1例を第1図及び第 2 図に基いて説明する。即ち、蒸滑槽を構成するペルジ ヤー1の上方には径15cmがの中空アルミ製ドラム基体 4 を配置し、このドラム内には熱源 5 が内蔵され、かつ 5 軸13を回転軸として回転可能に枢着されている。又ペ ルシャー1の下方には前記ドラム基体4に対向して酸化 シリコン蒸発源9及びシリコン蒸発源10が配置されて おり、さらにはペルシャー1下方両側には放電管8及び 当該放電管により生成される活性化水素及びイオン化水 10 素を含む水素ガスをベルジャー1内に導入する導入管及 び放電管7及び当該放電管7により生成される活性化酸 素及びイオン化酸素を含む酸素ガスをベルジャー1内に 導入する導入管が配置されている。ペルジャー底部には 当該ペルシャー1内の真空度を制御するためのパタフラ 15 イバルナ2を有する排気路3が設けられている。



10

15

れた酸化シリコンから成るプロツキング層 1 2 の厚みは 8 0 0 A であつた

次いで前記酸化シリコン蒸発源9の加熱及び酸素ガスの導入を停止したのち、真空ポンプにより排気し、代りに活性化された水素ガスを放電管8を介して導入し、1×10⁻⁵ Torr の真空度とする。シリコン蒸発源10を電子銃加熱方式で加熱し、ドラム基体4を同様に回転しながら、活性水素ガスを50℃1分で導入しつつ120分間蒸着を行い厚さ15ミクロンの8-Siからなる光導電性感光層13を前記プロツキング層12上に形成して感光体11を得た。

斯くして得られた第2図に示す如き本発明に係る電子写真感光体(試作感光体)11の光導電層13の表面に、コロナ放電器により5秒間帯電操作を行なつて+450Vに帯電せしめたところ、暗滅衰後の表面電位は+300Vであり、更に電位を半分にする半滅露光量を測定したところ5 lux 秒であつた。

同様に本発明に係る a - Si 感光層においては負の静電 荷像を形成して画像形成を行うこともできる。

20 そしてフツ素を含有する a-Si を形成するためには、 水素ガス放電管 1 7 に水素ガスとフツ素ガスとの混合ガ スを供給し、或いは独立のフツ素ガス放電管を設けてこ れよりの活性フツ素及びフツ素イオンをベルジャー1 1 内に導入すればよい。

・25 尚、各蒸発源において突沸により蒸発源物質の粗大粒



塊が飛翔して蒸着基板 1 4 上に付着することを避ける必要があるが、そのためには、屈曲した蒸気路を形成する 粗大粒塊飛散防止部材を利用すればよい。

トナー像

5 本発明のトナー像を形成するために用いられる現像剤としてはトナーとキャリアとから成る二成分系現像剤及びトナーのみからなる一成分系現像剤とがある。

前記二成分系現像剤は下記のトナーとキャリアとから 構成される。トナー用の樹脂としては、例えばスチレン 10 樹脂、ポリエステル樹脂、ポリアミド樹脂、エポキシ樹脂、ポリウレタン樹脂、ポリ尿素樹脂、フエノールルマリン樹脂等が挙げられるが、これらの樹脂でエリーないでは いてもよいし、2種以上を適宜組合せて用いてもよい。 又これらの樹脂の平均分子量は広い範囲のものが用いら れるが、通常は5,000~1,000,000 、好ましくは 10,000~200,000であり、分子量の異なる2種以上のものを適宜配合して用いることができる。

又トナーに用いられる着色剤としては任意の適当な顔料または染料が使用される。これらのトナー着色剤は公知であつて、例えばカーポンプラック、ニグロシン染料、アニリンプルー、カルコオイルプルー、クロームイエロー、ウルトラマリーンプルー、アユポンオイルンド、ファリンイエロー、メチレンプルークロリド、ファロンファー、マラカイトグリーンオクサレート、ラファック、ローズベルガルおよびそれらの混合物等を



トナーと共に現像剤を構成するキャリアとしては、コ **パルト、鉄、ニツケルのような金属:アルミニウム、コ** 15 パルト、鋼鉄、鉛、マグネシウム、ニツケル、スズ、亜 鉛、アンチモン、ペリリウム、ピスマス、カドミウム、 カルシウム、マンガン、セレン、チタン、タングステン、 バナシウムのような金属の合金及びその混合物:酸化丁 ルミニウム、酸化鉄、酸化銅、酸化ニッケル、酸化亜鉛、 20 酸化チタン、及び酸化マグネシウムのような金属酸化物 を含む金属化合物:チツ化パナジウム、チツ化クロムの よ 5 な 耐 火 性 チ ツ 化 物 🕻 炭 化 タ ン グ ス テ ン 及 び 炭 化 シ リ カのよりな炭化物:フェライト及びそれらの混合物等の 強磁性物質又は容易に磁化しりる物質が用いられ、通常 25 5 0 ~ 5 0 0 µ の 平 均 粒 径 を 有 す る も の が 用 い ら れ る 。



又一成分系現像剤としては、前配二成分系現像剤用トナーに用いられたものと同様の樹脂中に、1 A以下の微細な強磁性又は磁化しうる材料及び必要によりカーポンナラックその他の着色剤を添加し、前記二成分系現像剤の場合と同様、練肉法又は造粒重合法により製造することができる。

なお磁性を有する材料としては、前配二成分系現像剤用キャリアの材料の類似のものが使用されるが、好ましくはマグネタイト(四三酸化鉄)が賞用される。かかる10 一成分系現像剤には磁性材料がトナー中20~80重量があれるが、現像剤中の主成分となるトナーが絶象性のものとするときは、磁性材料の含有量は20~70重量がであり、導電性のものとするときは磁性材料を80重量が近端によいが、むしろ粒子表面にカーポン15 プラック等の導電剤を融着被覆させるのがよい。

又前配一成分系現像剤及び二成分系現像剤用 ト ナ ー には前配した樹脂、着色剤、磁性体の他さらに必要に応じてオフセット防止剤、プレポリマー、電荷制御剤、流動化剤あるいは液体樹脂等を添加することができる。

20 前配トナーにオフセット防止剤を用いることは、画像 形成部材から転写体へ、さらに転写体から転写紙へのトナー像の転写に際してオフセット現象を発生させることがなく有利である。これらのオフセット防止剤としては低分子量オレフイン重合体、脂肪酸およびその金属塩、 25 高級アルコール、脂肪酸アミド、ロウ、パラフインワッ



クス等が挙げられる。低分子量オレフイン重合体は、単量体成分としてオレフインのみを含有するオレフイン重合体または単量体としてオレフイン以外の単量体を含有するオレフイン共重合体であつて低分子量のものである。

5 単量体成分としてのオレフインには、たとえばエチレン、プロピレン、プテンー1もしくは不飽和結合の位置を異にするそれらの同族体または例えば3-メチルー1-プテン、3-メチルー2-ペンテン、3-プロピルー5-メチルー2-ヘキセン等のそれらに分肢鎖としてアルキルを導入されたもの等あらゆるオレフインが包含される。

また、 オ レ フ イ ン と 共 に 共 重 合 体 を 形 庇 す る 単 量 体 庇 分としてのオレフイン以外の単負体としては、 例えばヒ ニルメチルエーテル、酢酸ピニル、テトラフルオロエチ レン、塩化ピニリテン、塩化ピニル、アクリル酸メチル、 15 アクリル酸エチル、アクリル酸プチル、メタアクリル酸 メチル、メタアクリル酸ステアリル、メタアクリル酸N. N‐シメチルアミノエチル、アクリル酸、アクリルニト リル等を挙げることができ、エチレンープロピレン共重 20 合体、プロピレンーペンテン共重合体、プロピレンー酢 酸ピニル共重合体、プロピレンーアクリル酸エチル共重 合体、プロピレンーメタアクリル酸共重合体、エチレン ープロピレンー酢酸ピニル共重合体等の2種またはそれ 以上の単量体を含有する共重合体が低分子量オレフィン 重合体として使用される。 ·25



10

25

これらの低分子量オレフイン重合体の分子量は通常の高分子化合物で云り低分子量の概念に含まれるものであればよいが、一般的には平均分子量で1,000~45,000である。これらの低分子量オレフイン重合体の軟化点が100~180で、特に130~160でを有するものが好ましい。但し、前記軟化点はJIS K2531~196に規定される環球法で測定される。これらの低分子量オレフイン重合体の使用量はトナーの樹脂成分100重量部当り1~20重量部、好ましくは3~15重量部である。

脂肪酸 およびその金属塩としてはカプリル酸、ラウリン酸、ミリスチン酸、ステアリン酸、ベヘン酸 およびそれらのカルシウム、亜鉛、鉛等の金属塩、高級アルコールとしてはラウリルアルコール、ステアリルアール等、脂肪酸 アミドとしてはラウリン酸アミド、ミリスチン酸アミド、ステアリン酸アミド、ピスラウリン酸アミド、ピステアリン酸アミド、ロウとしてはラウリルステアラート、ステアリルステアラート、ペルミチルオレエート等、ペン、カフィンのスとしては天然ペラフィン、白成ペラフィン、塩素化ペラフィン等が挙げられる。

これらの低分子量オレフイン重合体以外のオフセット防止剤の添加量はトナー総重量に対して 0.1 ~ 6 5 重量 が 3 、好ましくは 0.2 ~ 2 0 重量が通常用いられる範囲である。



10

15

20

25

使用されるプレポリマーとしては、ブタジェン系ポリマーの他、エチレンーアクリル酸アリル共重合体、アクリル酸重合体、アクリル酸プチルーメタアクリル酸共重合体、p-スルホスチレン重合体、桂皮酸ピニル重合体、等が挙げられ、これらのプレポリマーの分子量は1,000以上、好ましくは2,000~2,000,000、特に好ましくは5,000~1,000,000 であり、また添加量は樹脂100重量部当り5~95重量部、好ましくは10~70重量部が通常使用される範囲である。その他種々のトナー用添加剤が本発明のトナーに用いることができる。

画像形成方法



るととができる。

前記トナー像が押圧転写又は粘着転写される中間転写 体(以下、本発明の転写体と称する)としては、トナー を転写するものであればいかなるものであつてもよく、 通常は、少なくとも転写体表面(転写層)が天然ゴム、 5 ウレタンゴム、スチレンーアタジエンゴム、シリコンゴ ム、エチレンープロピレンゴム、フツ案ゴムからなる転 写体が使用されるが、シリコンゴムでは、特に低温加硫 又は室温加硫によつてえられたものが適している。この 天然ゴムは、ポリシス-1,4-イソプレンが主体の通 10 常の天然ゴムであり、ウレタンゴムは、シイソシアネー トとグリコール類またはジアミン類との反応によつて生 成するウレタン結合を構成単位とするゴムであり、例え は、ペルコラン [Vulkollan、住友パイエルウレタン (株)製]、ハイプレン[三井東圧化学(株)製]、デ 15 スモパン〔住友パイエルウレタン(株)製〕、パラプレ ン〔日本ポリウレタン(株)製〕、エスタン [Estane 、 クツドリツチ社製]、アデイプレン[Adiprene、アユポ ン社製】として市販されており、スチレンープタジエン ゴムは、スチレン単量体とナタジエン単量体の共重合体 20 て、通常はプタジエン単量体成分が多い。シリコンゴム には種々のシリコンゴムがあるが、メチルシリコンゴム、 メチルフエニルシリコンゴム、メチルピニルシリコンゴ ム、メチルフエニルシリコンゴム等が通常用いられる。 フツ累ゴムは、ポリマー分子内にフツ累原子を含むもの 25



であり、例えば三フッ化エチレンーフッ化ビニリヂン共 重合体、五フッ化プロピレンーフッ化ビニリヂン共重合体、六フッ化プロピレンーフッ化ビニリヂン共重合体 〔例えば、パイドン、デユポン社製〕、塩化三フッ化エ チレンーフッ化ビニリヂン共重合体、含フッ案ニトロソ ゴム、1,1-ジヒドロパーフルオロプチルアクリレー トゴム等が通常用いられる。

この他、転写層用材料としては合成天然ゴム〔カリフレックスIR、シエル化学(株)製〕、エチレンープロピレンゴム〔ノーデル、デユポン社製〕、アクリロニトリループタジエンゴム〔ハイカー、日本セオン(株)製〕、有機ポリサルフアイドゴム〔チオコール、チオコール(株)製〕、アクリル酸エステル共重合体ゴム〔ハイカー4021、グツドリツチ社製〕、有機ポリシロキサンゴム〔信越シリコン、信越化学(株)製〕等が挙げられる。これらの材料より構成される転写層は、その表面が滑面で、且つ高弾性体であるのが好ましく、ゴム硬度で5~70°が好ましい。

ンリコンゴムとしては、KE-40、41、42、
20 42S、KE-441、44、45、45S、KE471、47、48、KE-67、103、1205、
1206、1300、1600、KE-12、16、17、
62、1091、1093、1400(いずれも室温加
硫型)、KE-104、106、1201、1202、
25 1204、KE-1212、1800(いずれも低温加



10

15

硫型) [いずれも信越化学(株)製]が市販されている。

本発明の転写体には、基体としてのステンレススチール、ニッケルベルト等の金属、ポリエステル、ポリイミド、ポリイミド、ポリスルホン等の高分子フィルム上に前記転写層材料を設けたものが通常用いられる。

通常とれらの転写体のトナー付着量には上限があり、例えばシリコンゴムKE-1800(ゴム硬度40°)からなる厚さ50μの転写層には最大限1.0平/adのトナー量を付着させることができる。又、トナー中の着色剤の含有量により異なるが、転写体のトナー付着量0.7平/adが画像濃度1.0に相当する。

本発明の転写体は、後述する第3図に示す如く画像形成部材と共に回転するローラ型であつても、また第4図に示す如く画像形成部材と共に回動する少なくとも2ケの回転ローラに掛渡された無端状ペルトであつてもよい。トナー像を転写した転写体は必要に応じてあらかじめ加熱され、転写紙にトナー像を転写し、トナー像は転写と同時に定着され永久像とされる。

次に本発明を図によつて説明する。

20 第 3 図に於て、静電荷像形成部 2 1 によつて、回転ドラム基体 4 上の感光層 1 3 上に形成された像様の静電荷像が現像部 2 3 に移動して来る。現像部 2 3 に於ては、現像スリープ 2 3 a 内に設けられた磁石によつて、トナー 2 3 b はスリープ 2 3 a 上に穂立ちして感光層 1 3 に 向つて回転し、途中穂切器 2 3 c によつて一定高さに切



20

25 ·

揃えられ、静電荷像から一定距離を保つて対峙し、静電荷像によつて、トナー粒子累積柱である穂の先端に逆電荷が誘起され、トナー粒子は静電荷像の電荷量に比例して送次荷像側へ移籍し、トナー像を形成する。

5 とのようにして形成されたトナー像は、三次元的トナー粒子累積体の構造強度の許容範囲内で、感光層13に対し約0.1 4/ d で接触している転写ローラ24に転写される。トナー像は、複写紙27への転写点近くで、赤外線ヒーター25によつて加熱され離型性となり、転写ローラ24と該ローラ24に押着けられている押圧ローラ26の間を通る複写紙27に転写され、定着される。

トナー像を転写ローラ24に転写した感光層13は除電部28で除電され、クリーニング装置29で残留トナーが除去され、次のプロセスに使用される。第3図の装置において、静電荷像形成部21、除電部28およびクリーニング装置29を不作動状態にすると転写ローラ24への転写に際して静電荷像が破壊されないので、同じ像様のトナー像が形成するととができるいわゆるリテンションが可能になる。

第4図に示す装置に於ては、転写体に転写ベルトを使用する例である。転写の際、トナーの三次元的粒子累積体に対するスクイーズベクトルが最小になるよう考慮してある。第3図で説明した実施例と同様に形成されたトナー像は、転写ローラ30によつて、感光層13への接



10

15

触を約0.15年/山に調整されている転写ベルト33に 転写される。この転写ベルト33は転写ローラ30かよ びテンションローラ32の間に掛渡されてかり、感光圏 13上のトナー像は転写ローラ30の圧接により転写ベルト33に押圧転写かよび粘着転写される。このトナー 像を転写した転写ベルト33は矢印方向へ移動し、彼写 紙27への転写点近くで、赤外線ヒーター25によつて 加熱され、離型性となり、転写ローラ31と押圧ローラ 26との間を通る間に転写ベルト33から複写紙27に 転写される。

第4図に示す装置が第3図と同様リテンション可能で あることは云うまでもない。

尚、複写紙27ヘトナー像を転写した後の転写ベルト33はベルトクリーニング装置34で、残留したトナーおよび複写紙の紙粉等をクリーニングし、さらに転写ベルト33は除電装置35で該ベルトの転写面を除電することができる。このクリーニング方法としてはフェルト等を外周面に設けたローラあるいはゴム製プレード、高分子材料製または金属製スクレーパが用いられる。

20 また、除電装置としてはコロナ放電器または導電性機 維からなるリポン等がよく用いられる。

これらのベルトクリーニング装置および除電装置は第 3 図に示した装置にも適用可能であることは明らかであ る。

25 【図面の簡単な説明】



RUREAL

第1図は本発明の感光体の製造装置を示す縦断面図、 第2図は本発明の感光体の層構成を示す縦断面図、第3 図及び第4図は本発明の作像プロセスを示す配置図である。

5 【発明を実施するための最良の形態】

以下、本発明を実施例により具体的に説明するが、本 発明の実施の態様がとれにより限定されるものではない。 実施例1

第1図の製造装置で製造され、第2図の層構成で製造 10 された前記試作感光体を4枚用意し、その中の1枚を第 4図の複写装置に組み込み、常温、常湿(20CRH60 ま)で画像を形成した。

まず静電荷像形成部21では+6KVに直流電圧を印加したコロナ放電器が用いられ、感光体11の感光層13 上に正の一様な電荷が付与され、次いで像様の露光が施されて静電荷像が形成された。この静電荷像は磁気プラン現像部23により、下記導電性トナーより成る一成分系現像剤により現像されてトナー像が形成された。

一成分系現像剤(導電性トナーより成る)

20 スチレンアクリル樹脂 4 0 重量部 マグネタイト粉 (0.1μ) 6 0 重量部

これらの材料を混合、溶融、練肉、冷却、粉砕及び分級する練肉法により平均粒径15 μのトナー原料を製造し、これを300 Cの熱風中でカーポンプラックが融着したトナーを得、これを現像剤とした。

10

15

20

25

かくして形成されたトナー像は同じく常温、常湿下で 以下の転写工程により転写及び定着して最終画像を形成 - するようにした。即ち、ポリイミド製ペルト上に侰越化 学社製シリコンエラストマーKE-1800で被覆され た転写ベルト33を毎秒200gの速度で搬送下に、当 該ペルト上に転写ローラ30の作用で押圧転写され、ヒ . ーター25によりトナーの定着温度又はそれ以上の温度 に加熱されつつ、転写ローラー31及び押圧ローラ26 の挾持圧着により普通紙(樹脂加工などを施してない) から成る転写紙27に転写され、同時に定着されて画像 を形成し、これを試料1とした。

又他の1枚の試料感光体を用いる0℃、RH808の 条件で操作するようにした他は試料1と同様にして画像 (試料2)が形成された。別に残りの2枚の試料感光体 を用いて下配処方の二成分系現像剤により現像する他は 試料1及び試料2と同様にしてそれぞれ画像(試料3及 び試料4)を形成した。

二成分系現像剤(絶縁性トナーとキャリアとから成る)

スチレンアクリル樹脂 100重量部

カーポンプラック

·7 重量部

RUREAT

イリフアースト 3804(オリエント化学社製)2 重量部

これらの材料を用いて同じく練肉法で製造し平均粒径 15μのトナーを得、これの5部と平均粒径80μの四 三酸化鉄粉キャリア100部とを混合して現像剤を調整 した。

10

上配作像法により得られた4種類の画像(試料1、試料2、試料3、試料4)の解像力、画質、及び転写状況を、◎(極めて良好)、○(良好)、△(ヤヤ不良)、
×(不良)、××(極めて不良)の5段階に区分して評価し、その結果を第1表に示した。

第 1 表

20	

15

試料NO	特性	解 像 力	画質	転写状况
本	1	0	0	0
発	2	0	0	0
明	3	0	0	0
	4	0	0	0
ш	5	×	×	×
比 6	6	× ×	××	××
較	7	0	0	0
	8	Δ	Δ	Δ



25

10

本本第1表の試料1、試料2、試料3及び試料4を得る本発明の画像形成方法及び、試料7及び試料8を得る比較用画像形成方法はそれぞれ除電部28及びクリーニング装置29を駆動して10,000回に亘り連続して画像形成が進められた。その結果、本発明の画像形成方法を用いた試料1、試料2、試料3及び試料4については解像力、画質、転写状況の変化は極めて少なかつた。これに比して絶縁性トナーで画像を形成した比較用試料7については5,000回付近より、比較用試料7については5,000回付近より、比較用試料7については5,000回付近より上記特性が目立つて低下した。

次にアルミドラム上にセレンーテルル(テルル含有量5重量系)から成る60 μ厚の蒸着感光層を設けた感光 ない 本田いた他は試料1、試料2、試料3及び試料4と同様にして4種類の画像を形成した。これらの画像は初期において良質の画像が得られたが、1000回付近よりにないた。これは既述したように転写紙への熱転写が通常100~200での高温で行なりれるため、中間転写体も加熱され、例えば70で付近の高温を保持したまま感光体表面に接続しセレンーテルル感光層を熱的に劣化せしめるためと判断される。

実施例2

直径15cmのアルミニウムドラムの外周面に厚さ 500 25 Aの酸化アルミニウムより成るプロツキング層を形成し



たものを蒸着基板として用い、第1図に示した構成の装置により、6原子がのフツ素を含有するa-Siより成る厚さ1μの表面層部分を有し他の部分はフツ素を含有しないa-Si層を形成して、第2図に示す構成の感光体を製造した。前配感光体のa-Si層中における水素含有割合は8原子がである。

次に、この感光体を用い、実施例1の試料1と同様に して画像を形成し、これを試料9とした。

- 10 又、フツ素を含有する a Si より成る表面層部分を有さないほかは、試料 9 と同様の感光体を用い、これを試料 1 0 とした。又、試料 1 0 と同様の感光体の表面にシリコンオイルを塗布したものを用い、これを試料 1 1 とした。
- 15 上記作像法により得られる3種類の画像(試料9、試料10、試料11)と同様の画像を10万回に亘り連続して形成を行ない得られた画像を、画像漫度、カプリ及び鮮明度の点で評価した。

結果は次表に示す通りである。

20

第 2 表

·武科No	100コピー後		10万コピー後			
	画像漫度	カナリ	鮮明度	画像漫度	カナリ	鮮明度
9	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	Δ

BUREAU
OMPI
WIPO

表中、「◎」は極めて良好なこと、「○」は良好なこと、「△」はやヤ不満足であることを示す

試料9におけると同様にプロツキング層を設けたアルミニウムドラムの外周面に、4原子がのフツ素を含有する8-Siより成る厚さ15 Mの8-Si層を形成して、第2図に示す構成の感光体を製造し、これを用いて試料9と同様にして画像の形成及びその評価を行なつたところ、試料9におけると同様に良好な結果が得られた。

10

5

15

20



請求の範囲

- 1. アモルフアスシリコン層を構成要素とする像支持体上にトナー像を形成し、当該トナー像を中間転写体に転写して一次転写像を形成し、当該転写像を別の転写体に熟転写して二次転写像を形成することを特徴とする画像形成方法。
- 2. 前記アモルフアスシリコン層が、水素と少なくともその表面層部分にフツ素を含有したアモルフアスシリコンから成る層である請求の範囲第1項記載の画像形成方法。
- 3. 前記アモルフアスシリコン層において、少なくともその表面層部分におけるフツ素の含有割合が 0.0 1 ~ 2 0 原子 が、水素の含有割合が 0.0 1 ~ 4 0 原子 がであり、かつフツ素と水素との合計が 0.0 1 ~ 4 0 原子が、がである請求の範囲第 2 項の画像形成方法。
 - 4. 前記アモルフアスシリコン層が、周期律表第直族元 案によりドープされたP型アモルフアスシリコンを含 有して成る請求の範囲第1項又は第2項記載の画像形 成方法。
- 20 5. 前記アモルフアスシリコン層が、周期律表第V族元素によりドープされたN型アモルフアスシリコンを含有して成る請求の範囲第1項又は第2項記載の画像形成方法。
- 6. 前記像支持体が、基板上に設けた感光層と該感光層 25 上に設けたアモルフアスシリコン層とから成る請求の



範囲第1項、第2項、第4項又は第5項記載の画像形成方法。

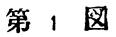
- 7. 前配像支持体が、前記基板と感光層との間にプロッキング層を介在せしめたものから成る請求の範囲第 6 項記載の画像形成方法。
- 8. 前記トナー像の形成に供せられる現像剤が、絶縁性トナーを成分とする現像剤である請求の範囲第1項又は第2項記載の画像形成方法。
- 9. 前記トナー像の形成に供される現像剤が導電性トナ 10 一を成分とする現像剤である請求の範囲第1項又は第 2項記載の画像形成方法。

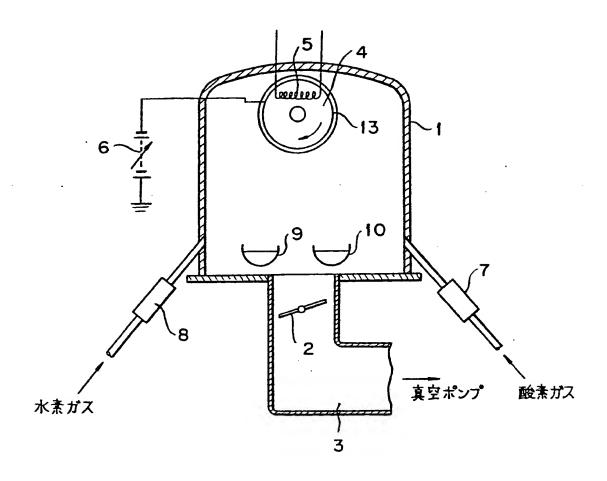
15

5

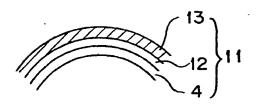
20





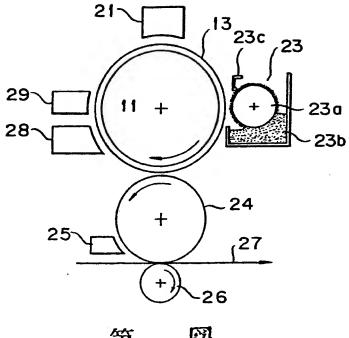


第 2 図

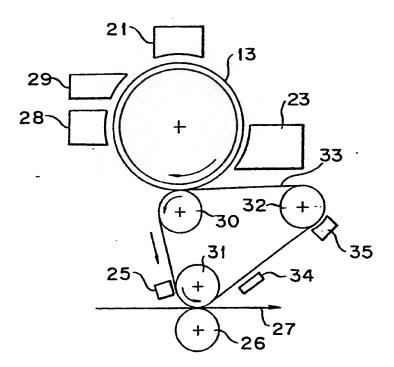




第 3 図



第 4 図





	参照数字	説 明
	1	ペル・ジャー
	4	ドラム状 基 体
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5	ヒーター
5	7,8	放電管
	9 , 1 0	蒸 発 源
-	1 1	感 光 体
	1 2	プロツキング層
	1 3	感 光 層
10	2 1	静電荷像形成部
~	2 3	現 像 部
	2 3 a	スリーナ
	2 3 b	トナー
	2 3 c	穂 立 器
15	2 4	転写ローラ
	2 5	ヒーター
	2 6	押圧ローラ
-	2 7	転 写 紙
	2 8	除電部
20	2 9	クリーニング装置
	30,31	転写ローラ
	3 2	テンションローラ
	3 3	伝写ペルト
	3 4	ベルトクリーニング装置
25	3 5	除電装置
	-	

BUREAU
OMPI
WIPO
WIPO
NATIONA